

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 57125871 A

(43) Date of publication of application: 05 . 08 . 82

(51) Int. CI

G01T 1/20 H01J 37/244

(21) Application number: 56012086

(22) Date of filing: 29 . 01 . 81

(71) Applicant

TOSHIBA CORP

(72) Inventor:

NAKASUJI MAMORU

(54) ELECTRON DETECTOR

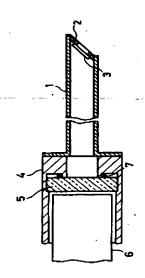
(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a high-sensitivity and strong detector, by converting photoelectrically the light, which is generated from a scintillator provided in the aperture part of one end of a metallic pipe where aluminum is coated on the polished inside face, at the other end of this pipe.

CONSTITUTION: Aluminium is vaccum deposited to the inside surface of a metallic pipe 1, and the opening part of one end is cut slantwise, and a scintillator 3 is fitted to this opening part through a supporting member 2. Aluminium is vapor-deposited to the electron incident surface (the right surface in figure). The light generated from the scintillator 3 travels in the metallic pipe 1 and is led out from the opening part of the other end of the pipe 1. The opening part of the other end is connected to a cylindrical material 4, and a disc-shaped glass plate 5 is arranged in the material 4 to close the opening of the connection part, and a photoelectric transducer 6 such as a photomultiplier is arranged in the left of the glass plate 5. Electronic incident to the scintillator 3 are detected by the output electric signal of the photoelectric transducer

6. Thus, a high- sensitive and strong detector is formed.

COPYRIGHT: (C)1982,JPO&Japio



龙光

(JP).

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57-125871

Int. Cl.³
O 1 T 1/20
H 01 J 37/244

識別記号

庁内整理番号 2122-2G 7129-5C 砂公開 昭和57年(1982)8月5日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

9電子検出器

②特

昭56—12086

中筋護

@出

頁 昭56(1981) 1 月29日

Ø発 明 者

川崎市幸区小向東芝町1番地東

京芝浦電気株式会社総合研究所

切出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地 人 弁理士 鈴江武彦

外2名

明神

1. 発明の名称

全子 柚 出 .

2. 特許請求の範囲

(I) 研摩された内面にアルミニウムをコーテイン グレてなる金属パイプと、このパイプの一婦 開口部に取捨され入射電子重に応じた光を発 生するシンテレータと、このシンテレータで 発生した光を前配パイプ内を介して受光し電 気信号に変換する光電変換素子とを具備して なるととを特徴とする電子検出器。

(2) 前紀シンチレータは、その電子入射面にナルミニウム等膜がコーティングされたものであることを特徴とする特許界の範囲第1項配載の電子検出器。

(3) 前配光電変換集子として、フォトマルチブライヤを用いたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の電子検出器。

3. 発明の静細な説明

本発明は、電子ビーム館光袋置や走査型電子

競数銀等の電子ピーム接近に用いられる電子検 出替の改良に関する。

しかしながら、との種の検出器にあつては次のような問題があつた。すなわち、前配ガラスを用いるものでは着説時に破損の處れがあり、その取り扱いに注意を喪する。しかも、ガラス

特開昭57-125871(2)

様の先端に接光体を監布したり、ガラス棒の段 間に金属膜をローティングする等の個のでは開 な工程が必要となる。また、前配半導体ダイオ ードを用いるものでは、ビーム電焼が小さく電 子の量が少ない場合には、ダイオード特有の発 生再結合総音等の雑音による影響が大きく、特 に増幅器の通過帯域幅を 2 [MRs] 程度まで広げ ると 8 N 比が低端に低下する等の間路があつた。

本発明は上記事情を考慮してなされたもので、 その目的とするととろは、微小な電子信号にあっても高いBN比で電子検出を行い得て、かつ その取り扱いおよび製作の容易化をはかり得る 簡易な構成の電子検出器を提供することにある。

まず、本発明の概要を説明する。本発明は電子入射によるシンナレータからの光を光電変換象子に導く導光路として金属パイプを用い、 このパイプ内面を研撃すると共にパイプ内面にアルミニウムをコーテイングしたものである。 したがつて本発明によれば、 機械的 強度を高めることができ取り扱いの容易化をはかり得る。さ

らに、アルミニウムのコーテイングは金属団に 施せはよいことから製作の容易化をもはかり得る。また、レンチレータかよび光電変換業子を 用いた構成としているので、半導体ダイオード 等を用いるものに比して検出感度の大幅な向上 をはかり得る等の効果を発する。

以下、本発明の詳細を図示の実施例によつて 説明する。

第1 図は本発明の一実施例の概略様成をです。 の一実施例の概略様成をです。 の関係である。図中1は全りよがイフェートでは、 のパイプ」の内のなか、上記金属パイプコートは、 のパイプ」の内のなか、上記金属パイプコートは、 のパイプ」の内のなか、上記金属パイプリーののなか、 の別したの子には、 の形状に切ったれている。など、 の形状になった。 の形状になったが、 の形状になったが、 の形状になったが、 のの形状になったが、 のの形状になったが、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 のので、

で、市販のブラスチックシンチレータ根から形成され、その電子入射面(図中右側面)には後述する如(アルミニウムが蒸着されている。そして、シンチレータ』で発生した光は金属パイプ!内を伝わり同パイプ!の他端閉口部から導出されるものとなつている。

ところで、前記シンチレーメコの鬼子入射面

化業者するアルミニウムの膜厚は次のようにし て設定されている。電子ピームのアルミニウム 膜厚に対する透過率すむは、第2図の実線Aに 示す如ぐ腰厚が大きくなる個小さくなる。また。 シンチレータ』で発生した光の上配膜厚に対す る反射率 エッ は、解2回の曲線(破線) Bに示 ナ如く膜原が大きくなる母大きくなる。 つまり、 アルミニウムの無着層が厚過ぎるとシンチレー タッまれ入射する電子量が減り、得過ぎるとシン ナレータ まから光電変換業子 6 の反対方向に放 出された光の上配アルミニウム旅游順による反 射量が減り、その結果として光電変換衆子6の 受光量が減り検出脳度が低下する。なお、顔名 図に示した特性曲線は電子ビームの出力を20 (KV)、光の放長を5 4 6 0 (Å) としたもので * ある。

一方、単位電視当りに光電変換菓子 6 に受先される光の最 Q は

 $Q = \frac{7 \cdot 7q}{2} + \frac{7 \cdot 7q - rp}{2} = \frac{7 \cdot 7q}{2} (1 + rp) \cdots (1)$

特別857-125871(3)

V

で安わされる。ただし、上配第1式で Pa はシンテレータョの 変換 効率で一定 値である。したがつて、上配光量 Q とアルミニウム膜 厚 か 2 0 0 ~ 1 6 0 0 [Å] で略フラットで 最大 版と なる。 膜 厚 が 2 0 0 ~ 5 0 0 (Å) では アルミニウム 無 滑 層 に と かっしたがつて、 前 記 アルミニウムの 膜 厚 が 段 に と の 0 (Å) が 设 速 で あっし (Å) が 设 速 で あっし に が の 0 (Å) が 设 速 で あっし に が の 0 (Å) が 设 速 で あっし

このような構成であれば、シンチレータ 3 化 電子が入射すると、シンチレータ 3 がその入射 電子量に応じて発光し、この光が金銭パイプ 1 内を伝わり光電変換素子 6 にて受光される。こ のため、シンチレータ 3 の入射電子量と光電変 換索子 6 の出力 電気信号との関係を予め求めて かけば、上記出力信号から上記電子量が検出さ れることになる。ここで、ビーム電流を 4 0 (mA)とし、8 1 ウェハに男方性エッチングで形 成したV平形博からの反射電子を検出し、周放 教育破幅 3 0 0 [XHs] の増幅器を通した信号放 形は銀付した写真の如くなつた。この写真から 明らかなように B N 比 7 0 包度が得られた。レ シストレーション等を行うのに必要な B N 比は 2 0 包度であるととを考慮すると、周放数帯域 幅を 3 [MHs] 塩広げて 6 必要な B N 比が確保される

この穴がら鏡筒内に検出部を挿入することが可能である。とのため、鏡筒を分解することなく、 検出器の考脱を行うことができる。さらに、シンチレータまの電子入射面に所定厚みにアルミニウムを無着しているので、帯電防止をよび電子検出感度の向上をはかり伸る等の利点がある。

 シンチレータの発光液接やビーム出力等に応じて適宜定めればよい。また、反射電子に限らず2次電子の検出にも運用できるのは、勿論のことである。さらに、電子ビーム路光装置に限らず884(とである。要するに本発明は、オーム装置に適用できる。要するに本発明は、その要旨を逸脱しない範囲で、様々変形して実施することができる。

4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施門の概略構成を示す 断面模式図、第2図は上記実施門の作用を説明 するための特性図である。

1 ··· 金属パイプ、 1 ··· シンチレーを、 5 ··· ガラス板、 5 ··· 光電変換案子。

出鎮人代理人 一升理士 鈴 江 武 彦

